



УТВЕРЖДАЮ

Д.В.Монастырский
Заведующий НОЦ ФИПС

«17» сентября 2019 г.

РАСПИСАНИЕ
По курсу повышения квалификации «Методологические основы патентных исследований»
01.10.2019-03.10.2019
(очное обучение)

ДАТА	ВРЕМЯ	ТЕМА	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, аудитория
01.10.2019 г Вторник Бережковская наб., Аудитория 425Б	10.00-10.30	Приветственное слово от ФГБУ ФИПС Инструктаж внешних слушателей по правилам внутреннего распорядка и противопожарной безопасности	Д.В. Монастырский Астанин К. А. Клинова Н. М.
	10.30-11.15	Основные виды патентных исследований и их связь с жизненным циклом объекта техники	М.Э. Горбунова
	11.20-12.05		
	12.10-12.55		
	13.00-13.45		
13.45-14.30	ОБЕД		
14.30-15.15	Систематизация и анализ отобранной информации	Д.С. Павликова	
15.20-16.05			
16.10-16.55			

02.10.2019 Среда Бережковская наб., д.24 Аудитория 425Б	10.00-10.45 10.50-11.35 11.45-12.30	Разработка задания и регламента поиска	С.А. Казьмина
	12.35-13.20	Поиск, отбор и аннотирование источников информации	С.А. Казьмина
	13.20-14.05	ОБЕД	
	14.05-14.50 14.55-15.40	Поиск, отбор и аннотирование источников информации	С.А. Казьмина
	15.45-16.50 16.55-17.30	Роль патентных исследований в обеспечении конкурентоспособности продукции	М.Г. Иванова
03.10.2019 Четверг Бережковская наб., д .24 Аудитория 425Б	10.00-10.45 10.50-11.35 11.45-12.30 12.35-13.20	Патентная аналитика как инструмент маркетинговых исследований	А.В. Лаенко
	13.20-14.05	ОБЕД	
	14.05-14.50 14.55-15.40 15.45-16.50	Оформление результатов патентных исследований	С.А. Казьмина
	16.55-18.00	ЭКЗАМЕН	Д.В. Монастырский Д.С. Павликова М.Э. Горбунова

Примечание: В случае внесения изменений в расписание, информация будет оперативно доведена до всех заинтересованных лиц.